

## シリコン赤外線イメージセンサ

80 x 80

160 x 120

384 x 288

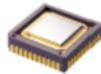
640 x 480

1024 x 768

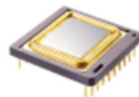
Pro  
series



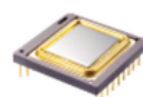
MICRO80P-044



UL 02 15 2 -020

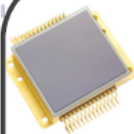


- UL 03 36 2 -040
- UL 03 26 2 -031
- UL 03 16 2 -028
- PICO384P -049

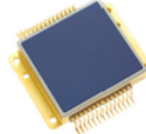


UL 04 27 2 -032

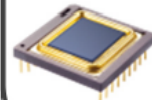
Elite  
series



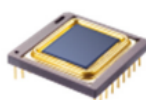
UL 03 04 1 -004  
UL 03 19 1 -019  
UL 03 19 1 -022



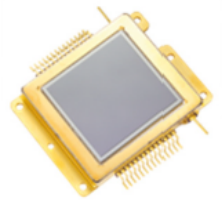
UL 04 17 1 -011  
UL 04 37 1 -042



PICO384E-043



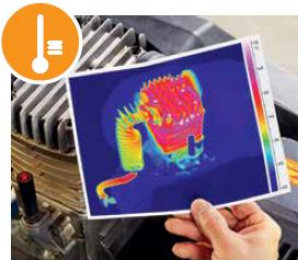
UL 04 32 2 -039



UL 05 25 1 -026

MICRO = 34 μm

PICO = 17 μm



サーモグラフィ

- 産業メンテナンス
- 電気
- 非接触温度モニタリング



監視&セキュリティ

- 周辺監視
- 侵入の検出
- アクセスコントロールと共連れの管理



移動手段

- 近距離の検出
- 占有率の検出
- 温度および冷暖房空調設備の管理



エネルギー管理

- 冷暖房空調設備の管理
- 照明の管理
- 建物エネルギーの監査



高度な存在検出

- 人数計測
- 順番待ちの列の管理
- ジェスチャーのコントロール

フランス ULIS 社の非冷却型赤外線センサ。アモルファス・シリコンテクノロジーの高速応答性能と優れた NETD 兼ね備えた画期的な赤外線センサであり出荷数量では世界第 2 位という実績が価格・性能・信頼性を証明しています。

また、同社は世界でも稀な赤外線センサのみを供給するメーカーですのでお客様と競合しません。